

# LY-S1 型 SMD 晶片专用测频仪说明书



珠海鑫隆宇电子科技有限公司

### 主要技术参数：

- 1、检测晶片最小尺寸：0.5×0.5mm，最大尺寸为 8.5mm。
- 2、测量频率范围：1MHz-100MHz。
- 3、电源：220V±10%，50Hz±5%。
- 4、功耗：≤15W。
- 5、测量精度：300Hz。
- 6、具有倒边量（ $\Delta F$  及  $\Delta S$ ）测量功能。

### 产品主要特点：

- 1、本仪器采用 USB 接口即插即用，使用方便。
- 2、独有的倒边量（ $\Delta F$  及  $\Delta S$ ）分检功能。可测量晶片的频率、阻抗、带宽等。
- 3、波形实时显示，可同时显示晶片的基频谐振及三次泛音。
- 4、统计功能。测量结果存入通用数据库，方便用户二次开发。可给出合格率，工程能力指数等统计结果。

### 具体操作方法如下：

将手持测独锤（上电极）与“输出”端相连，将晶片测量盘（下电极）与“输入”端相连。（新产品不配上、下电极及连接线，用户可根据情况自行配置）。



本仪器通过数据线连接到电脑的 USB 接口，使用前需安装 LY-S1 型 SMD 晶片测频仪的程序（安装方法同其它程序安装一样）。其测量精度更高，测量结果更直观，提供的参考数据更多。

一、安装“晶片频率测量分析仪”设备

将“晶片频率测量分析仪”的 USB 电缆线插到电脑主机的 USB 插口，屏幕提示：“发现新硬件”（如图 1-1），和“找到新硬件向导”窗口（如图 1-2），选择“否”单击“下一步”。

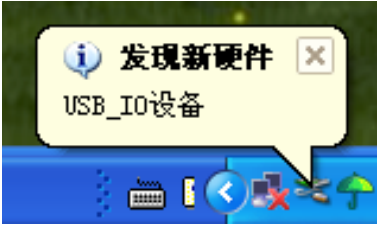


图 1-1



图 1-2

进入图 1-3 所示窗口，选择“从列表或指定位置安装”选项，单击“下一步，”进入如图 1-4。



图 1-3

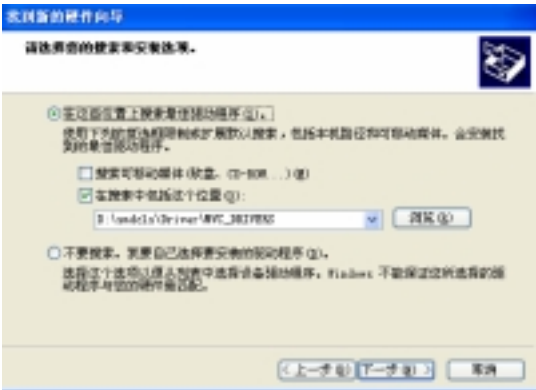


图 1-4

单击“浏览”，进入“浏览文件夹”窗口（图 1-5），按照如下路径找到驱动程序：  
.....\driver\CRYSTAL 1 \_Driver  
然后单击“确定”，对话框显示“已经完成了的设备安装”（如图 1-6）

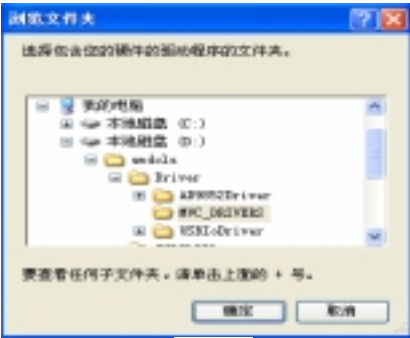


图 1-5



图 1-6

## 二、进入“SMD 晶片专用测频仪”操作界面（图 2-1）

“SMD 晶片专用测频仪”操作界面（如图 1-1）由标题栏、菜单栏、统计栏、状态栏、参数显示窗口、波形显示窗口、测量选择按钮、增益选择按钮、晶片分布柱状图、控制按钮等组成。

**\*标题栏：**有“最大化”、“最小化”、“还原”以及“关闭”按钮。标明了设备编号及硬件版本号。



图 2-1

**\*菜单栏：**包括选分文件管理、打印、参数设置、参数察看、参数校准、以及帮助。

**\*参数显示窗口：**是在测量过程中，实时显示晶片的各项参数。

**\*波形显示窗口：**在测量过程中实时显示被测晶片的谐振波形。绿色为基频波形，红色为三次泛音波形（考察  $\Delta F$  时显示）。

**\*增益选择按钮：**浅蓝色调节基频增益，粉色调节泛音增益（考察  $\Delta F$ ）时显示。有六挡供择。

**\*控制按钮：**控制系统扫频、连测、测量。

**\*晶片分布柱状图：**实时显示料盒内晶片数量分布情况，鼠标指向某一料盒，可显示如下信息：

第×盒中现有×片共分出×片占总数的×%

鼠标指向某一料盒，单击右键，弹出右键菜单，方便进行“更改设置”及“清空”操作。

**\*状态栏：**显示系统运行状态。

在测量过程中，实时显示晶片各项参数的意义：

**晶片频率：**指晶片的基频频率，单位：MHz。

**相对阻抗：**衡量该批晶片阻抗特性的数值。单位：dB（0dB 对应阻抗大约 780 欧姆）

**3db 带宽：**反映波形尖锐程度。

**倒边量：**用  $\Delta F$  表示， $\Delta F$ =基频频率 $\times 3-3$  次泛音频率。（单位：KHZ）反映晶片的倒边程度，

**$\Delta S1$ ：**表示寄生频率与主振频率的距离，即： $\Delta S$ =寄生频率-主振频率（单位：KHZ）

**分档号：**当前被测晶片分到第几号料盒。

**左右端寄生频率：**指晶片寄生波形的频率，其频率小于中心频率为左端寄生，大于中心频率为右端寄生。

**左右端寄生阻抗：**左右端寄生的阻抗，单位：dB（0dB 对应阻抗大约 780 欧姆）。

三、设置选分参数



图 3-1 设置对话框

单击【设置】菜单，执行【更改设置】命令，会弹出设置对话框（如图 3-1），它以列表的形式给出 1~24 号料盒的设定参数，以及系统数。

（一）系统参数（位于对话框上方的参数）

1、频率设定方法：

中心频率是指整批待测晶片的中心频率，在图 3-1 的“中心频率”文本框中，直接键入中心频率值。

2、系统误差的设定方法：

如果用不同选分机测量同一片晶片得到的中心频率不一样，可通过输入系统误差数值进行修正。在“系统误差”文本框中输入系统误差数值。

实际显示频率值=测量结果+系统误差

例如：测量结果为 14.17MHz

系统误差设定为+20K 则实际显示频率值=14.19 MHz

系统误差设定为-20K 则实际显示频率值=14.15 MHz

3、晶片规格设定方法：

被测晶片的实际尺寸是进行图像识别的重要参数，用户必须准确输入。在图 3-1 的“晶片规格”文本框中，直接键入。单位：微米。对于非此尺寸的晶片将不被系统识别。此项设置也可用于分选混片。

4、左端寄生允许低 XdB 的设置

有些晶片其主震动的幅度可能会比第一副振的幅度还低，对此我们有两种处理方式，通过此项设置可以把主振定义为第一振动峰或第二振动峰。

5、寄生考察范围的设定方法：

寄生考察范围是指以主振频率为中心，如果有寄生出现在此范围之外，则忽略此寄生。寄生考察范围由用户根据需要设定，一般将此数值设成 100KHz。如图（3-2）。

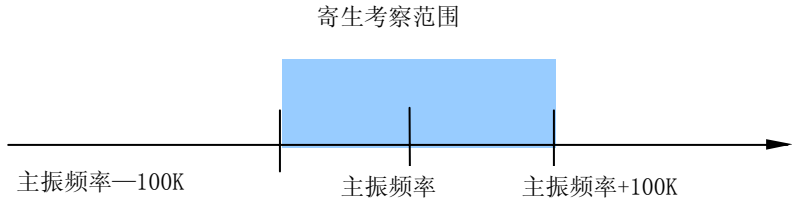


图 3-2

6、扫描起始频率，终止频率的设定方法：

整个测频范围是 1-100MHz, 在此范围内，设定扫描的起始频率与终止频率，即规定了执行“扫描”操作的频率范围。与分选无关，主要用于快速找到未知晶片的频率。

(二) 每档参数

1. 频率分档的设定方法：

\* **设定范围：** 分档间距越大，测量速度越慢。每挡所设定的频率范围必须是频率下限大于频率上限，否则系统会提示：（图 3-3）



图 3-3



图 3-4

\* **选择是否按考察频率：**

如图 3-4 单击“考察” 频率的设定以“考察”→ “不考察”进行切换。

选择“考察”表示按照频率设定进行分档

选择“不考察”表示不考察晶片频率即不按频率分档，按照其他设定指标分档。

\* **选择频率设定方式：**

1 单击“递增”处，频率的设定以“递增”→ “不关联” → “关联”进行切换。

2 显示“递增”时，设定某个料盒设定频率范围，则每个料盒的频率以这个料盒的设定范围为梯度递增。



3 显示 “**关联**” 时，设定某个料盒的设定频率时，则在这个料盒以下的每个料盒的频率都为这个料盒的设定。

4 显示 “**不关联**” 时，必须逐一输入每个料盒的频率范围。

**\* 划分设置区域：**

在每个 “**第×料盒**” 后面都显示两个复选框 ☐，用户选择在复选框上打对勾 “☒”，通过这种方法，划分出设置区域，同一区域中的参数可以独立设定，而不干扰其它区域。

**\* 转换频率单位：**

在 “**频率**” 处单击，分档间距的单位可以在 “**KHz**” 与 “**100PPM**” 之间切换。为了方便横向查找，在 “**第×料盒**” 处单击一次，会出现分割线，再单击分割线消失。

**\* 系统的扫频范围：**

系统的扫频范围取决于次项设定，其范围为此项设置中的最大与最小。在此以外的谐振将不被测量。

**2. ΔS 的设定方法：**

- \* 意义：** ΔS 表示寄生频率与主振频率的距离，即：ΔS=寄生频率-主振频率 单位 KHz  
当所测晶片的 ΔS 值在某一料盒设定范围内时，晶片将被分到此档。



图 3-5

**\* 选择是否按考察 ΔS：**

如图 3-5 单击 “**考察**” ΔS 的设定以 “**考察**” → “**分类**” → “**不考察**” 进行切换。  
选择 “**考察**” 表示选分时依照设定的 ΔS 参数进行分档，如果某个晶片测不出来此值则认为这片晶片合格。  
选择 “**分类**” 表示选分时依照设定的 ΔS 参数进行分档，如果某个晶片测不出来此值认为这片晶片不合格。  
选择 “**不考察**” 表示不考察晶片的 ΔS 参数。  
对于有多个寄生的情况，系统取在此设定范围内的寄生为测量量。

**\* ΔF 的设定方法：**

- \* 意义：** ΔF=3×F0-F3，其中 F0 为基频频率，F3 为 3 次泛音频率，其差值 ΔF 反映晶片的倒边量。单位 KHz。当所测晶片的 ΔF 值在某一料盒设定范围内时，晶片将被分到此档。

**3. 阻抗的设定方法：**

- \* 意义：** 测量晶片的阻抗的意义是剔除阻抗大活力不好的晶片，当测量晶片的阻抗值小于设定值时，晶片将被分到此档。

**4. 晶片寄生情况设定方法：**

- \* 意义：** “**寄生<60**” 的意义是当寄生波形幅度与主振波形幅度的比值小于 60dB 时晶片，满足要求将被分到此档。设主振振幅为 A<sub>0</sub>，寄生波形振幅为 A<sub>1</sub>，dB 值的定义为：20lg (A<sub>1</sub>/A<sub>0</sub>)



#### 5. 数量的设定方法:

数量是指料盒内允许存放晶片的最大数量。

#### 6. 颜色的设定方法:

此处用于设定“晶片柱状分布图”中各料盒的颜色。方法为:单击:“颜色”,在随后出现的“颜色”对话框设定料盒的颜色。系统会自动统计每种相同颜色的料盒中的晶片数量及所占比例。所有设置完成后,单击**确定**按钮,设置工作正式完成。

### 四、软件操作说明

#### 4.1 软件功能

用户通过 LY-S1 型 SMD 晶片专用选分机的软件,对整个分选过程进行控制。该软件具有如下功能:

1. 文件管理功能,包括新建选分文件,打开原有文件及退出系统。
2. 对选分结果以及晶片各项参数具有统计功能,并绘制分布曲线。
3. 对分选参数及分选结果的存储和调用。

本软件在 Windows XP 环境下运行,希望用户熟悉 Windows XP 操作系统的基本操作,并严格按照本操作说明执行。

#### 4.2 进入 LY-S1 型 SMD 石英晶片自动分选机的软件

打开计算机之前,作如下操作:

1. 确认电源线与网电源(220V/50HZ, 110V/60Hz)连接好。
2. 打开总电源开关,此时设备电源接通,电源指示灯亮。

打开计算机开关:计算机开始启动。自动执行应用程序,直接进入开始画面(图 4-1)。



图 4-1

#### 4.3 菜单命令详细介绍

##### 4.3.1 【文件】菜单

包括对选分文件的新建、打开、存储、以及关闭系统

##### 4.3.2 【打印】菜单 (如图 4-2)

打印设置: 进行打印机及其属性的设置。(如图 4-3)



1. 打印报告：可选择绝对频率或相对频率的打印报告。
2. 打印标签：打印出每个料盒中的频率与数量，可裁成标签使用，（如图 4-4）

### 4.3.3 【设置】菜单

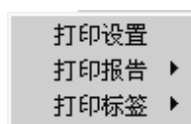


图 4-2 打印菜单



4-3 打印设置对话框

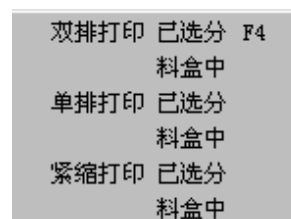


图 4-4 打印标签

### 4.3.4 【察看】菜单（如图 4-5）

察看菜单是对已测晶片的参数进行对比和统计，以便对整批晶片品质有直观的印象。

\* 基频频率：指晶片的基频谐振频率，单位：MHz。

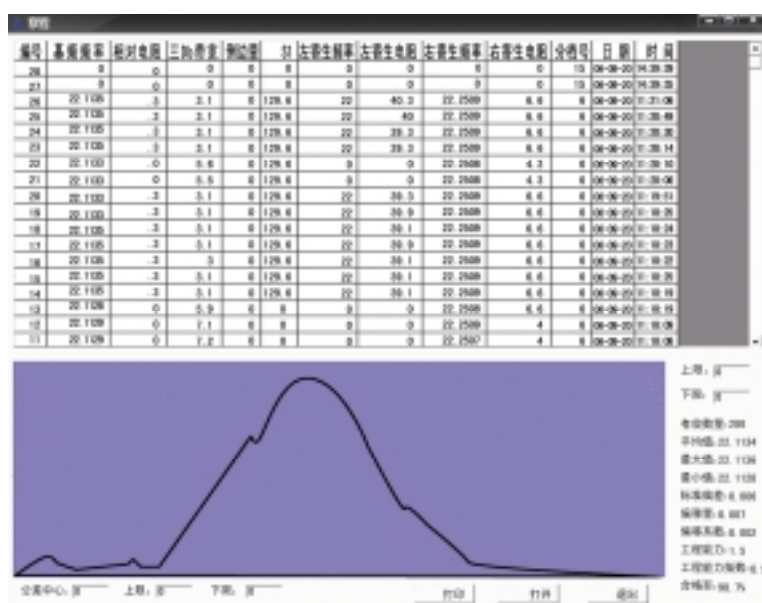


图 4-5

\* 相对阻抗：反映该批晶片阻抗特性的数值,单位:db, 此值越小, 晶片活力越好, 品质越高。

\* 3db 带宽：指晶片的主振波形由峰值下降到 3db 时的谐振宽度，反映波形尖锐程度。（此值越小越说明波形越尖锐）

\* 倒边量：用  $\Delta F$  反映晶片的倒边量， $\Delta F = \text{基频频率} \times 3 - 3 \text{ 次泛音频率}$ 。

\*  $\Delta S1$ ：表示寄生频率与主振频率的距离，即： $\Delta S = \text{寄生频率} - \text{主振频率}$

\* 左右寄生频率：指寄生波形的频率，其频率小于中心频率为左端寄生，大于中心频率为右端寄生。

\* 左右寄生阻抗：左右端寄生产生的阻抗。